

“隐身涂层材料技术”专题征稿函

隐身技术是为了减少目标物的雷达、红外、光电、目视等观测特征而在设计中采用的一项高新技术综合体。隐身技术能够显著提高国防体系中军事目标的生存能力、武器系统的突防和纵深打击能力，已经成为集陆、海、空三位一体的现代战争中最重要、有效的突防战术技术，各国均十分重视此项技术。近年国内外在探索新的隐身机理，多波段、多功能兼容隐身技术，研制、开发和使用的新型隐身材料等研究热点方面不断涌现新思想、新技术和新材料。为展示国内外该领域最新进展和发展趋势，《表面技术》编辑部特邀火箭军工程大学（原名为第二炮兵工程大学）刘祥萱教授为“隐身涂层材料技术”专题主编。专题将主要以雷达隐身涂层技术为主，专辑征集范围为：

- (1) 纳米隐身涂层
- (2) 隐身涂层用新型雷达吸收剂制备
- (3) 多层隐身涂层的设计及优化
- (4) 多频谱隐身涂层
- (5) 吸波涂层计算机辅助设计

同时包括红外隐身涂层、激光隐身涂层、可见光隐身涂层、声隐身涂层技术等。敬请广大隐身技术研究人员积极投稿参与讨论，综述、实验报告、研究论文均可，请在**2017年1月31日**前投稿。我们将快速处理，并优先为您在正刊上发表，《表面技术》目前为全国中文核心期刊、中国科学引文数据库（CSCD）来源期刊。

投稿方式：登陆本刊网站 www.surface-techj.com 上注册并进行网上投稿，投稿栏目请选择“隐身涂层材料技术”专题。

电话：023-68792193

传真：023-68792396

网址：www.surface-techj.com

Email：wjqkbm@163.com

通讯地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33号 邮编：400039

